DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat (c) 2003 EPO. All rts. reserv. 5125088

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 60121616 A2 850629 <No. of Patents: 001> METHOD OF FORMING TRANSPARENT CONDUCTIVE FILM (English)

Patent Assignee: SUWA SEIKOSHA KK Author (Inventor): MIYAZAWA KANAME IPC: *H01B-013/00; C23C-018/16; H01B-005/14

CA Abstract No: *104(02)007788N; Derwent WPI Acc No: *C 85-193850; Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 60121616 A2 850629 JP 83230073 A 831206 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 83230073 A 831206 DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

004366972

WPI Acc No: 1985-193850/198532

XRAM Acc No: C85-084710 XRPX Acc No: N85-145303

Mfg. transparent conducting oxide film - by electrolessly depositing

metal on substrate and oxidising deposit

Patent Assignee: SUWA SEIKOSHA KK (SUWA) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 60121616 A 19850629 JP 83230073 A 19831206 198532 B

Priority Applications (No Type Date): JP 83230073 A 19831206

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 60121616 A 3

Abstract (Basic): JP 60121616 A

A metal (I) as precursor capable of forming a transparent conducting film is deposited on a substrate (II) by electroless plating and the deposited metal is oxidised.

(II) includes glass and ceramics. (I) is pref. Sn, In, Rh and Pb from stand points of conductivity and light transmittance as a transparent conducting film.

USE/ADVANTAGE - Enables the prodn. of a transparent conducting film which is produced at low cost, has stabilised properties and is a pin-holeless film of large size. The transparent conducting film obtd. is used as displays of liq. crystal panel, EC and EL and in watches and desk top computers as electrodes of solar cells and CCD.

0/0

Title Terms: MANUFACTURE; TRANSPARENT; CONDUCTING; OXIDE; FILM;

ELECTROLESS; DEPOSIT; METAL; SUBSTRATE; OXIDATION; DEPOSIT

Derwent Class: L03; U11; X12

International Patent Class (Additional): C23C-018/16; H01B-005/14;

H01B-013/00

File Segment: CPI; EPI

⑩公開特許公報(A) 昭60-121616

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)6月29日

H 01 B 13/00 C 23 C 18/16 H 01 B 5/14

7037-5E 7011-4K A-7227-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

公発明の名称

透明導電膜の製造方法

②特 類 昭58-230073

顧 昭58(1983)12月6日 田田

79発明者

沢

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

宜 ⑪出 顖 人 株式会社諏訪精工舎

00代 理 人

弁理士 最上

細

発明の名数

透明導電膜の製造方法

特許請求の範囲

基板上に無電解メッキ法により透明導電膜にな りうる前脳体としての金髯を折出させ、酸折出金 **国を酸化処理し透明導配膜を形成することを特徴** とする透明導電艇の製造方法。

弱明の静翻な態明

本発明は透明排電膜の製造方法に関するもので あり、紅電餅メッキ技により透明導電膜を得る方 法に関するものである。

強明導電膜は近年エレクトロニクスの発展によ り用途が拡大されており、特に液晶。EL。BO 冬のディスプレイ。太陽電池用電板に広く用いら れている。又級近ではメッチスイッチ等の応用, センサーとしての応用もはかられつつある。

通明導覚膜の製造方法は真空蒸着法。スペック リング法iイオンプレイティング法。CVD法。 スプレー法。有機金属による加水分解。熱分解法 がある。真空蒸着法,スペッタリング法,イオン プレイティング法は設置が高価でしかもランニン グコストが高い。さらにピンホールが多く、ファ インパターンをもった被晶パネル毎に利用する時 、参留り低下の原因となっていた。又一定の抵抗 値を安定的に得るととは非常に困難とされていた 。 V犬面粉を含るととは非常に知識であった。 0 V D 決は安価な製造方法であるがピンホールが多 く、又ソースの問題からインジウム系透明導電膜 を得ることは困難であり、スズ系の透明導電膜を 得るにもっぱら使用されているだけである。スプ レー法はピンホールも多いが、生産性に碧しく劣 る。有機金属法は、安価な製造方法であるが、低 抵抗化をはかることは困難であった。このように 従来の透明導電膜製造方法は一長一組があり、新 しい透明導電製製造方法が存たれるととろであっ た。

特間昭60-121616(2)

本発明はかかる背景から生まれたものであり、 本発明の目的は、安価でしかも安定な物性をもち 、大型でピンホールレスの透明導電膜を得ること にある。

本発明の透明将電際になりうる前閣体としての

金銭としては酸化することにより透明将電膜になりうる金属でかつ無電解メッキ折出金属に限られる。 Sn,SD.In,Fe,Co,N1. Cu,Au,Ag,白金炭から遊ばれた1 程以上が用いられる。 又これらの金属と共折しうる金属の エッマ、w,w,w。等も含まれる。 これらの中で透明導電膜としての導電性,光級透過率からして、 8n,

析出膜以は101~5000Åで特に強ましくは1001~1000Åである。101以下だと 価抵抗体に成り得ない。又50001以上だと光 銀透過率が替しく低下し問題となる。

 型メッキ浴が世級選メッキ浴を用いると良い。 以下実施例により本発明を説明する。

実施例 1

被品パネル用装板として調整されたパシペイシ ■ン膜付ソーダガラスを10k,kom中で60 ℃,10分間処理し袰面の粗化を行なった。次に 水洗,中和,水洗袋 0.59/2の8mcl。を 1 四/ 4 BCLを含む液に 5 分間浸漬した後水 洗した。次に19ェ/LのPdOL』を含むQ1 **ヺ H C と水浴液に 5 分間浸収した使水洗した。次** に無世解Snメッキを金属表面技術 Vol 35 。 No 8 . P 1 7 ~ 2 1 . 1 9 8 2 に準ずる方法で餌 整した。Sndkы: Q 1 6 mol/ヒ,EDTA : Q 1 6 moL/L.ニトリロ三酢酸: Q 2 5 moL / L . エi C L : L O 5 moL/ L . クエン酸 Q 5 4 mol/し, P H = 9 のメッキ浴を用い、 80℃で8分間メッキを行なった。折出した8ヵ の製彫は良差拠定器で捌定したところ480歳で あった。次に450℃で空気中15分間熱酸化し た。岡抵抗5000/口,光級透過率85%であ

持原昭60-121616(3)

った。 これは液晶パキルとして十分に使用可能であった。 従来の其空法・0 VD 法等で作成した選明 神世段コストの的 1/2 以下で製造可能であった。 被晶パキルではしばしばガラス 基板の両面に 適明 神世段を作成し多版パキルとする場合があるが、本法は両面 1 度に選明 神世段が作成できるのでそのような仕様に対してはより効果のたかいものとなる。

奖题 90 2

以上実施内により本発明を説明したが、従来と 全く異なった透明導電製の製造方法により透明導 似酸級登コストの大巾コストダウンが可認となった。

本発明により得られた透明等電膜は、液晶ベキル、ML、BC等のディスプレイとして、又太陽 地池、CCD等の電極として時計・電卓等に用い られる。

되 노

出顧人 株式会社節訪特工會 代理人 弁理士 最上 怒 THIS PAGE BLANK (USPTO)